



装置開発部/プロセスモジュール メカエンジニア ★世界トップクラス（国内NO.1）の半  
導体製造装置メーカーグループ★

東京エレクトロン株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカトロ...

#### 募集職種

##### 人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

##### 採用企業名

東京エレクトロン株式会社

##### 求人ID

1468479

##### 業種

機械

##### 雇用形態

正社員

##### 勤務地

その他東京

##### 給与

600万円～1200万円

##### 勤務時間

09:00～17:30

##### 休日・休暇

【有給休暇】初年度12日1か月目から 【休日】完全週休二日制 土日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始 有給初年度最大12日...

##### 更新日

2024年06月22日 00:00

#### 応募必要条件

##### キャリアレベル

中途経験者レベル

##### 英語レベル

日常会話レベル

##### 日本語レベル

ネイティブ

##### 最終学歴

大学卒：学士号

##### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

#### 募集要項

【求人No NJB2172560】

【職務内容】

- ・新規プロセスモジュールの開発（検討、設計、試作、評価）  
※プロセス領域は特定していません。
- ・6名程度のメンバーの一員として、PL（Project Leader）、企画、プロセス、要素、制御メンバーとの間で調整をしながらメカ開発を行って頂きます。

【責任・役割】

メカ設計・評価担当者

**【応募職種・業務の魅力】**

次世代デバイスのための新規プロセスモデルを実現するハードウェアを開発頂きます。  
既存装置の延長ではなく、Only one、No.1を目指す開発に携わることが出来ます。

---

**スキル・資格**

【必要経験および経験年数】 ・成膜装置、若しくはドライエッチング装置のプロセスモジュールの開発経験5年以上 ・チームの主要な構成メンバーの立場で、チームメンバーと協業して、他部署や顧客と関わりながら実施した経験 ・以下のいずれかについての専門知識があること ・プロセスモジュール周辺I/O機器（真空ゲージ、MFC、真空ポンプ、バルブ類、サセプター（ヒーター、ESC）、 高周波電源、マッチャー、プラズマ計測、チラー、除害装置）CPU、フィールドネットワーク、I/Oボード、 FPGA設計、I/L回路および機能安全設計（ISO13849-1）、ノイズ対策、AC分電盤、DC電源 【尚可の経験および経験年数】 ・要素開発の経験がある ・客先対応の経験がある ・筆頭発明者の特許出願経験がある、もしくは、主著者の論文や学会発表経験がある

---

**会社説明**

半導体製造装置・FPD製造装置の開発・製造・販売